

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-047006

(43) Date of publication of application: 18.02.2000

(51)Int.CI.

G02B 1/11 G02B 1/10 G02F 1/1335 G09F 9/00 H04N 5/64 H04N 5/72

(21)Application number: 10-215806

(71)Applicant: SONY CORP

(22)Date of filing:

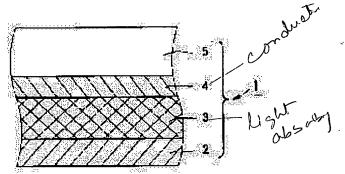
30.07.1998

(72)Inventor: ARAKI MUNEYA

(54) ANTIREFLECTION FILM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To independently control the transmittance for light at specified wavelength by forming a light-absorbing film which shows the max. transmittance for light at specified wavelength and forming a first low refractive index transparent film on a conductive light-absorbing film formed on a base body. SOLUTION: This antireflection film 1 is produced by forming, from the base body 2 side, a conductive lightabsorbing film 3, light-absorbing film 4 and first low refractive index transparent film 5. The base body 2 is a glass substrate or the like which constitutes various kinds of display screens. As for the conductive lightabsorbing film 3, a material having conductivity such as titanium nitride is used. As for the light-absorbing film 4, a material showing the max, transmittance for light at specified wavelength such as iron oxide an nickel oxide is used. Especially, when the antireflection film 1 is to be formed on the display face of a CRT display, the lightabsorbing film 4 is preferably used as a red color filter so



as to improve the luminance of the red color of the CRT display. The material used for the first low refractive index transparent film 5 is transparent in a visible ray region and has a lower refractive index than that of the light-absorbing film 4 and the conductive light-absorbing film 3.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

THIS PAGE BLANK (UL

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-47006

(P2000-47006A)

(43)公開日 平成12年2月18日(2000.2.18)

(51) Int.Cl. ⁷		酸別記号		FΙ				テーマコード(参考)
G02B	1/11			G 0 2	B 1/10		Α	2H091
	1/10			G 0 2	F 1/1335			2K009
G02F	1/1335			G 0 9	F 9/00		318A	5 C O 5 8
G09F	9/00	3 1 8		H 0 4	N 5/64		541D	5 G 4 3 5
H04N	5/64	541			5/72		Α	
			審查請求	未請求	請求項の数11	OL	(全 8 頁)	最終頁に続く

(21)出願番号 特願平10-215806

(22)出願日 平成10年7月30日(1998.7.30) (71)出願人 000002185

ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

(72)発明者 荒木 宗也

愛知県稲沢市大矢町茨島30番地 ソニー稲

沢株式会社内

(74)代理人 100067736

弁理士 小池 晃 (外2名)

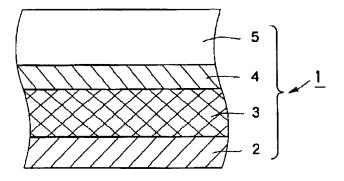
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 反射防止膜

(57)【要約】

【課題】 反射防止膜における所定の波長の光の透過率 を制御する。

【解決手段】 基材 2 側に導電性光吸収膜 3 が形成さ れ、この導電性光吸収膜3の上に、所定の波長の光に対 して極大透過率を示す光吸収膜4と、第1の低屈折率透 明膜5とがこの順で形成されてなる。



THIS PAGE BLANK (USPTO)

【特許請求の範囲】

基材のための反射防止膜であって、この 【請求項1】 基材側に導電性光吸収膜が形成され、この導電性光吸収 膜の上に、所定の波長の光に対して極大透過率を示す光 吸収膜と、第1の低屈折率透明膜とがこの順で形成され てなることを特徴とする反射防止膜。

上記導電性光吸収膜は、窒化チタンから 【請求項2】 なることを特徴とする請求項1記載の反射防止膜。

【請求項3】 上記光吸収膜は、酸化鉄又は酸化ニッケ ルからなり、630nm付近に透過率分布のピークを有 10 することを特徴とする請求項1記載の反射防止膜。

【請求項4】 上記第1の低屈折率透明膜は、二酸化珪 素からなることを特徴とする請求項1記載の反射防止

【請求項5】 上記基材は、ディスプレイ表示面を構成 するガラス基板、プラスティック基板又はプラスティッ クフィルムであることを特徴とする請求項1記載の反射 防止膜。

【請求項6】 波長帯域が450~650 n mの光を上 記基材とは反対側の面から入射させたときの反射率が、 1. 0%以下であることを特徴とする請求項1記載の反 射防止膜。

【請求項7】 波長帯域が430~650nmの光にお ける透過率が、40%~80%であることを特徴とする 請求項1記載の反射防止膜。

【請求項8】 表面の電気抵抗値が、1 k Ω/□以下で あることを特徴とする請求項1記載の反射防止膜。

【請求項9】 上記導電性光吸収膜と上記光吸収膜との 間には、金属又は金属窒化物からなる酸化バリア膜が形 成されたことを特徴とする請求項1記載の反射防止膜。

【請求項10】 上記導電性光吸収膜と上記光吸収膜と の間には、第2の低屈折率透明膜が形成されたことを特 徴とする請求項1記載の反射防止膜。

上記導電性光吸収膜と上記第1の低屈 【請求項11】 折率光吸収膜との間には、金属又は金属窒化物からなる 酸化バリア膜が形成されたことを特徴とする請求項10 記載の反射防止膜。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ディスプレイ表示 面等の反射防止や帯電防止のために用いられる反射防止 膜に関し、詳しくは光吸収性を有する反射防止膜に関す る。

[0002]

【従来の技術】ディスプレイは、コンピュータ等の情報 処理装置の表示装置として用いられ、陰極線管(CR T: Cathode Ray Tube) ディスプレ イ、液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ、ELデ ィスプレイ等の様々な種類がある。ディスプレイには、 その表示面において外光が反射すると、表示された情報 50 御せざるを得ない。ところが、かかる例による反射防止

が目視しにくくなるといった問題がある。そこで、ディ スプレイには、外光の反射を防止して視認性を向上させ るために、表示面に反射防止膜が被着されている。

【0003】反射防止膜は、特にCRTディスプレイに 用いられる場合において、反射防止機能のみならず、帯 電防止及び漏洩電界防止を目的として導電性を有するも のが求められているとともに、コントラスト向上を目的 として透過率の低いものが求められている。すなわち、 反射防止膜は、CRTディスプレイに用いられる場合に おいて、反射防止機能とともに、導電性機能及び光吸収 性機能を備えることを要求されている。

【0004】反射防止膜としては、例えば、多層膜のう ちの少なくとも2つの層に、導電性機能と光吸収性機能 とをそれぞれ分離して持たせたものがある。かかる例に よる反射防止膜は、例えば、導電性膜を透明導電材料で あるインジウム錫酸化物 (ITO: Indium Ti n Oxide)を用いて形成し、光吸収膜を酸化ニッ ケル(NiOx)を用いて形成している。

【0005】しかしながら、ITO膜は、スパッタリン グ法による成膜過程で、ターゲット表面にノジュールと 称される黒色突起物が成長してくるために、連続的な成 膜を行うことが困難である。したがって、かかる例によ る反射防止膜は、生産性を向上させることが困難である といった問題があった。

【0006】また、反射防止膜としては、例えば、透明 膜と銀膜とを積層して6層に構成されたものがある。か かる例による反射防止膜は、銀膜が導電性機能と光吸収 性機能とを併せ持つために、ITO膜を不要とするが、 低反射特性が得られる波長領域が狭いといった問題があ った。

【0007】そこで、反射防止膜としては、上述した問 題等を解決して、生産性を向上させるとともに低反射特 性が得られる波長領域を広くとることを目的とした、例 えば特開平9-156964号公報「光吸収性反射防止 体」に記載されたものがある。かかる例による反射防止 膜は、基材の上に窒化チタン膜を形成して導電性光吸収 膜とし、この導電性光吸収膜の上に低屈折率透明膜とし てのシリカ(二酸化珪素)膜を形成することによって、 反射防止機能、導電性機能及び光吸収性機能を獲得して いる。

【0008】かかる例による反射防止膜は、導電性光吸 収膜の膜厚によって透過率を制御していることから、透 過率曲線が若干長波長側にシフトしており、基板と反対 側の面から入射してディスプレイの表示素子側表面で反 射してくる光や、基板の側から透過してくる光が青味が かってしまうといった問題があった。

【0009】また、かかる例による反射防止膜は、導電 性光吸収膜の膜厚を大きくすると適正な透過率が得られ なくなることから、シリカ膜の膜厚によって反射率を制

-2-

20

30

THIS FALL __ AK (USPTO)

THIS FACE DEANK (USPTO)

20

膜は、シリカ膜の膜厚を大きくしてゆくと、反射率曲線 が長波長側にシフトし、基板と反対側の面で反射する光 が青味がかってしまうといった問題があった。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】ところで、CRTディ スプレイは、近年、高解像度化のために電子ビームのス ポット径を小さくすることが要求されているとともに、 高輝度化の要求もされている。しかしながら、CRTデ ィスプレイは、高輝度化のためにカソード電流を増大さ せると電子ビームのスポット径を精度よく小とすること ができない。このため、CRTディスプレイにおいて は、高解像度化と高輝度化との間にトレードオフの関係 が存在する。

【0011】現在、CRTディスプレイにおいては、 青、緑、赤の3色のうちで、特に赤色に用いられる電子 ビームに関して、カソード電流を増大させることによる 電子ビームのスポット精度の劣化が激しく、フォーカス 特性に余裕がない。したがって、CRTディスプレイ は、上述したように、透過光及び反射光が青味がかって しまうような反射防止膜を用いた場合に、赤色の発色を 向上させることが極めて困難であるといった問題があっ た。

【0012】したがって、本発明は、導電性機能と光吸 収性機能とを備えた反射防止膜において、光吸収膜を導 電性光吸収膜から独立して設けることによって、所定の 波長の光の透過率を独立して制御することを容易とした 反射防止膜を提供することを目的とする。

[0013]

【課題を解決するための手段】上述した目的を達成する ために、本発明にかかる反射防止膜は、基材のための反 30 に、上述した各層の膜厚が決定されて形成される。な 射防止膜であって、基材側に導電性光吸収膜が形成さ れ、この導電性光吸収膜の上に、所定の波長の光に対し て極大透過率を示す光吸収膜と、第1の体屈折率透明膜 とがこの順で形成されてなる。

【0014】以上のように構成された本発明にかかる反 射防止膜によれば、導電性光吸収膜から独立して設けら れた光吸収膜の膜厚を変化させたり、この光吸収膜に用 いる材料を変えることで、所定の波長の光の透過率を独 立して制御することが容易となる。

【0015】また、本発明にかかる反射防止膜は、光吸 40 収膜が、酸化鉄又は酸化ニッケルを用いることにより、 630 n m付近に透過率分布のピークを有するように形 成されてもよい。

【0016】この場合、本発明にかかる反射防止膜は、 導電性光吸収膜から独立して設けられた光吸収膜が赤色 フィルタとしての機能を果たすことから、赤色の透過率 を制御することが容易となる。したがって、かかる反射 防止膜は、特にCRTディスプレイに用いられる場合に おいて、ディスプレイ表示面のコントラストを維持した まま赤色の輝度を向上させることができるため、赤色の 50 ためのカソード電流を下げることができ、フォーカス特 性を向上させることができる。

[0017]

【発明の実施の形態】以下、本発明の第1の実施の形態 について、図面を参照して詳細に説明する。本発明の第 1の実施の形態として示す反射防止膜1は、図1に示す ように、基材2のための反射防止膜であって、この基材 2側から導電性光吸収膜3と、光吸収膜4と、第1の低 屈折率透明膜5とがこの順に形成されてなる。

【0018】基材2は、各種ディスプレイ表示面を構成 するガラス基板、プラスティック基板又はプラスティッ クフィルム等である。

【0019】導電性光吸収膜3には、導電性を有する材 料が選択され、窒化チタン(TiN)等が用いられる。

【0020】光吸収膜4には、所定の波長の光に対して 極大透過率を示す材料が選択して用いられる。光吸収膜 4は、反射防止膜1が特にCRTディスプレイの表示面 に成膜される場合において、このCRTディスプレイの 赤色の輝度を向上させるために、赤色フィルタとして用 いるのが好ましい。光吸収膜4は、かかる場合におい て、酸化鉄 (Fe2O3) 又は酸化ニッケル (NiO) 等 を用いることで、630nm付近に極大透過率を示すよ うに形成されることが好ましい。

【0021】第1の低屈折率透明膜5は、可視光域にお いて透明で且つ光吸収膜4及び導電性光吸収膜3よりも 屈折率の低い材料が選択され、具体的には、シリカ(二 酸化珪素SiO2)等が用いられる。

【0022】反射防止膜1は、基材2と反対側の面から 入射する光の反射率と、透過率とが所定の値となるよう お、膜厚とは、各層の物理的な厚みのことである。

【0023】反射防止膜1は、以上のような構成に形成 され、各層がスパッタリング法や真空蒸着法等の物理気 相成長法、化学気相成長法(CVD法)、ゾルゲル法等 によって成膜される。特に、DCスパッタリング法は、 膜厚の制御が比較的容易であること、大面積基材に対す る成膜に適すること、インライン型の装置を用いること によって多層膜が容易に成膜できることといった利点を 有する。

【0024】なお、反射防止膜1には、導電性光吸収膜 3と光吸収膜4との間に、金属や金属窒化物等よりなる 酸化バリア層を介在させるようにしてもよい。反射防止 膜1は、導電性光吸収膜3の上にFe2O3等よりなる光 吸収膜4を直接成膜した場合、光吸収膜4の成膜過程に おいて、導電性光吸収膜3が酸化されてしまい、導電性 や光学特性が損なわれてしまうことがある。そこで、反 射防止膜1においては、導電性光吸収膜3の上に酸化バ リア層を成膜し、この酸化バリア層の上に光吸収膜4を 成膜すれば、導電性光吸収膜3の酸化が防止される。

【0025】反射防止膜1においては、上述した酸化バ

THIS PAGE BLANK (USPTO)

リア層の膜厚が1~20nm程度であるのが望ましい。 反射防止膜1においては、酸化バリア層の膜厚が1 nm 未満である場合に、導電性光吸収膜3の酸化を十分に防 止することができない。また、反射防止膜1において は、酸化バリア層の膜厚が20nmを超えた場合に、反 射防止機能が損なわれる虞がある。

【0026】反射防止膜1は、基材2の表面に成膜(コ ーティング) されることによって、基材2における反射 や帯電等を防止するものであり、基材2の側から透過す る赤色の透過率を制御することができる。

【0027】言い換えると、この反射防止膜1は、上述 したように、酸化鉄等からなる光吸収膜4を用いること により、630nm付近の赤色光のみを透過することが できる。すなわち、この反射防止膜1は、赤色フィルタ

【0028】このため、この反射防止膜1を備えたCR Tディスプレイでは、赤色発光のために用いられる電子 ビームのカソード電流を増大させることなく、高輝度で 赤色を表示することができる。したがって、かかるCR Tディスプレイは、高解像度を維持しつつ、高輝度化を 20 達成することができる。

【0029】また、反射防止膜1は、基材2の表面に成 膜されることによって、導電性光吸収膜3が有している 導電性により、基材2の帯電が防止される。また、反射 防止膜1は、導電性光吸収膜3が有している導電性によ り、基材2からの電界の漏洩が防止される。

【0030】このとき、反射防止膜1は、反射防止膜1 の表面における電気抵抗が1 k Ω/□以下であることが 望ましい。これにより、反射防止膜1は、より確実に帯 電防止及び漏洩電界防止の効果を発揮することができ

【0031】反射防止膜1は、空気との光学的境界面と なる第1の低屈折率透明膜5における屈折率が低く、光 吸収膜4及び導電性光吸収膜3で光が吸収されることか ら、基材2と反対側の面から入射する光の反射が防止さ れる。反射防止膜1は、導電性光吸収膜3、光吸収膜4 及び第1の低屈折率透明膜5が積層された多層膜である ため、例えばTiN等からなる導電性光吸収膜3に酸素 (O₂) 等の混入があった場合でも、これら各膜厚を上 述した範囲内で制御することによって、適正な光学定数 40 に補正される。

【0032】さらに、反射防止膜1は、波長帯域が45 0~650 nmの光を基材2とは反対側の面から入射さ せたときの反射率が1.0%以下であることが望まし い。これにより、反射防止膜1を備えるCRTディスプ レイ等は、確実に反射を防止することができる。さらに また、反射防止膜1は、波長帯域が430~650nm の光における透過率が40%~80%であることが望ま しい。これにより、反射防止膜1を備えるCRTディス プレイ等は、コントラストが向上し、視認性に優れたも 50 スパッタガス圧:3×10-3Torr

のとなる。

【0033】反射防止膜1においては、各層の材料や膜 厚等を選択することにより、上述した性質を満たすこと

【0034】ここで、反射防止膜1は、上述したよう に、導電性光吸収膜3と、光吸収膜4とが独立して構成 されている。そのため、反射防止膜1は、特にCRTデ ィスプレイに用いられる場合において、ディスプレイ表 示面の反射率を抑え、コントラストを向上させるために 10 透過率を低くすることが可能であるとともに、光吸収膜 4を赤色フィルタとして用いることで、赤色の透過率を 独立して制御することが可能である。したがって、反射 防止膜1によれば、赤色の輝度を独立して向上させるこ とができ、CRTのカソード電流を下げてフォーカス特 性を向上させることができる。

【0035】以下では、本発明の第1の実施の形態に基 づいて、以下で示すような反射防止膜を作製した場合に ついて説明する。

【0036】反射防止膜の材料構成

:ガラス基板

導電性光吸収膜:TiN膜 (膜厚7nm) 酸化保護膜 :S i 3 N 4 膜 (膜厚 3 n m) :Fe2O3膜 (膜厚5nm) 光吸収膜 低屈折率透明膜: SiO2膜 (膜厚95nm)

この反射防止膜については、透過率が75%のときに反 射率が最も小さくなるように、各層の膜厚を最適化して いる。この反射防止膜の基材とは反対の側から光を入射 させたときの反射率特性を図2に示し、この反射防止膜 における透過率特性を図3に示す。なお、図2に示す反 30 射率特性及び図3に示す透過率特性は、次のような条件 で、TiN膜、Si3N4膜、Fe2O3膜、SiO2膜を 成膜し、これらについて測定した光学定数に基づいて求 めたものである。

【0037】TiN膜の成膜条件

成膜方法 :DCリアクティブスパッタリング法

ターゲット :チタン

放電ガス :アルゴンと窒素の混合ガス (窒素15

スパッタガス圧:3×10-3Torr

F e 2 O 3 膜の成膜条件

:DCリアクティブスパッタリング法 成膜方法

ターゲット :純鉄 放電ガス :純酸素

スパッタガス圧:3×10-3Torr

SiO2膜の成膜条件

成膜方法 :DCリアクティブスパッタリング法 ターゲット :シリコン (アルミ10重量%ドープ) :アルゴンと窒素の混合ガス (窒素15 放電ガス

体積%)

THIS PAGE BLANK (WEPTO)

10

ィルタとなる。

に補正される。

この反射防止膜は、図2に示すように、可視光域450~650 n mでの最大反射率が0.86%、平均反射率が0.43%であり、1.0%を超えておらず、十分な反射防止機能を有する。また、この反射防止膜は、図3に示すように、透過率が80%を超えておらず、CRTディスプレイに用いた場合に、コントラストの向上に十分に寄与する。また、この反射防止膜は、Fe2O3膜が赤色フィルタとして機能することによって630 n m付近をピークとした透過率分布を有する。

【0038】この反射防止膜においては、Fe2O3膜を独立して自由な厚みで成膜することができ、多層膜全体としての屈折率及び透過率を補正することができる。したがって、この反射防止膜は、CRTディスプレイに用いた場合において、ディスプレイ表示面の反射率を抑え、コントラストを向上させるために透過率を低くすることが可能であるとともに、赤色の透過率を独立して制御することが可能である。

【0039】次に、本発明の第2の実施の形態について 図面を参照して詳細に説明する。本発明の第2の実施の 形態として示す反射防止膜10は、図4に示すように、 基材11のための反射防止膜であって、この基材11側 から導電性光吸収膜12と、第2の低屈折率透明膜13 と、光吸収膜14と、第1の低屈折率透明膜15とがこ の順に形成されてなる。

【0040】なお、反射防止膜10は、上述した反射防止膜1との相違として、導電性光吸収膜12と光吸収膜14との間に第2の低屈折率透明膜13が形成されている点のみである。したがって、以下の説明においては、反射防止膜1と同一又は同等な部位についての説明を省略する。

【0041】第1の低屈折率透明膜15及び第2の低屈 折率透明膜13は、可視光域において透明で且つ光吸収 膜14及び導電性光吸収膜12よりも屈折率の低い材料 が選択され、具体的には、シリカ(二酸化珪素Si O2)等が用いられる。

【0042】なお、反射防止膜10には、この場合においても、導電性光吸収膜12の酸化を防止するために、金属や金属窒化物等よりなる酸化バリア層を介在させるようにしてもよい。また、反射防止膜10においても、十分な酸化防止効果及び反射防止機能を得るために、酸 40化バリア層の膜厚が1~20 nm程度であることが望ましい。

【0043】反射防止膜10は、基材11の表面に成膜(コーティング)されることによって、基材2における反射や帯電等を防止するものであり、基材11の側から透過する赤色の透過率を制御することができる。

【0044】 言い換えると、この反射防止膜10は、上 述したように、酸化鉄等からなる光吸収膜14を用いる ことにより、630nm付近の赤色光のみを透過するこ とができる。すなわち、この反射防止膜10は、赤色フ 50 透過率を独立して制御することが可能である。したがっ

【0045】このため、この反射防止膜10を備えたCRTディスプレイでは、赤色発光のために用いられる電

,子ビームのカソード電流を増大させることなく、高輝度 で赤色を表示することができる。したがって、かかるC RTディスプレイは、高解像度を維持しつつ、高輝度化 を達成することができる。

【0046】また、反射防止膜10は、基材11の表面に成膜されることによって、導電性光吸収膜12が有している導電性により、基材11の帯電が防止される。また、反射防止膜10は、導電性光吸収膜12が有している導電性により、基材11からの電界の漏洩が防止され

【0047】このとき、反射防止膜10は、反射防止膜10の表面における電気抵抗が $1k\Omega/\square$ 以下であることが望ましい。これにより、反射防止膜10は、より確実に帯電防止及び漏洩電界防止の効果を発揮することができる。

【0048】反射防止膜10は、空気との光学的境界面となる第1の低屈折率透明膜15における屈折率が低く、光吸収膜14及び導電性光吸収膜12で光が吸収されることから、基材11と反対側の面から入射する光の反射が防止される。反射防止膜10は、導電性光吸収膜12、第2の低屈折率透明膜13、光吸収膜14及び第1の低屈折率透明膜15が積層された多層膜であるため、例えばTiN等からなる導電性光吸収膜3に酸素(O2)等の混入があった場合でも、これら各膜厚を上述した範囲内で制御することによって、適正な光学定数

30 【0049】さらに、反射防止膜10は、波長帯域が450~650nmの光を基材11とは反対側の面から入射させたときの反射率が1.0%以下であることが望ましい。これにより、反射防止膜10を備えるCRTディスプレイ等は、確実に反射を防止することができる。さらにまた、反射防止膜10は、波長帯域が430~650nmの光における透過率が40%~80%であることが望ましい。これにより、反射防止膜10を備えるCRTディスプレイ等は、コントラストが向上し、視認性に優れたものとなる。

【0050】反射防止膜10においては、各層の材料や 膜厚等を選択することにより、上述した性質を満たすこ とができる。

【0051】ここで、反射防止膜10は、上述したように、導電性光吸収膜12と、光吸収膜14とが独立して構成されている。そのため、反射防止膜10は、特にCRTディスプレイに用いられる場合において、ディスプレイ表示面の反射率を抑え、コントラストを向上させるために透過率を低くすることが可能であるとともに、光吸収膜14を赤色フィルタとして用いることで、赤色の透過率を独立して制御することが可能である。したがっ

(USETO)

て、反射防止膜10によれば、赤色の輝度を独立して向 上させることができ、CRTのカソード電流を下げてフ ォーカス特性を向上させることができる。

【0052】また、反射防止膜10は、第1の低屈折率 透明膜15と第2の低屈折率透明膜13とを備えてお り、低屈折率を有する膜層と高屈折率を有する膜層とが より多層に形成されて構成されるため、反射防止膜1と 比較して、反射防止性能が優れている。

【0053】また、反射防止膜10は、導電性光吸収膜 12の膜厚が厚いため、反射防止膜1と比較して表面導 電性能が優れている。

【0054】以下では、本発明の第2の実施の形態に基 づいて、以下で示すような反射防止膜を作製した場合に ついて説明する。

【0055】反射防止膜の材料構成

基材 :ガラス基板

導電性光吸収膜: TiN膜 (膜厚24nm) 低屈折率透明膜: S i O2膜 (膜厚 6 n m) : Fe2O3膜 (膜厚11nm) 光吸収膜

低屈折率透明膜: S i O2膜 (膜厚80 n m)

この反射防止膜については、透過率が50%のときに反 射率が最も小さくなるように、各層の膜厚を最適化して いる。この反射防止膜の基材とは反対の側から光を入射 させたときの反射率特性を図5に示し、この反射防止膜 における透過率特性を図6に示す。なお、図5に示す反 射率特性及び図6に示す透過率特性は、次のような条件 で、TiN膜、Fe2O3膜、SiO2膜を成膜し、これ らについて測定した光学定数に基づいて求めたものであ

【0056】TiN膜の成膜条件

成膜方法 :DCリアクティブスパッタリング法

ターゲット : チタン

放電ガス :アルゴンと窒素の混合ガス(窒素15

体積%)

スパッタガス圧: 3×10-3Torr

Fe2O3膜の成膜条件

: DCリアクティブスパッタリング法 成膜方法

ターゲット :純鉄 放電ガス :純酸素

スパッタガス圧: 3×10-3Torr

SiO2膜の成膜条件

成膜方法 :DCリアクティブスパッタリング法 ターゲット : シリコン (アルミ10重量%ドープ) 放電ガス : アルゴンと窒素の混合ガス (窒素15 体積%)

スパッタガス圧: 3×10-3Torr

この反射防止膜は、図5に示すように、可視光域450 ~650 n m での最大反射率が 0.83%、平均反射率 が 0.24%であり、1.0%を超えておらず、十分な 反射防止機能を有する。また、この反射防止膜は、図6

に示すように、透過率が80%を超えておらず、CRT ディスプレイに用いた場合に、コントラストの向上に十 分に寄与する。また、この反射防止膜は、Fe2O3膜が 赤色フィルタとして機能することによって630nm付 近をピークとした透過率分布を有する。

【0057】この反射防止膜においては、Fe2O3膜を 独立して自由な厚みで成膜することができ、多層膜全体 としての屈折率及び透過率を補正することができる。し たがって、この反射防止膜は、CRTディスプレイに用 10 いた場合において、ディスプレイ表示面の反射率を抑 え、コントラストを向上させるために透過率を低くする ことが可能であるとともに、赤色の透過率を独立して制 御することが可能である。

【0058】ところで、CRTディスプレイは、ガラス パネル自体も光吸収性を有しており、ティントパネル (透過率50%)を使用したCRTでは第1の実施の形 態に基づく反射防止膜のような、75%程度の透過率を 有する反射防止膜を選択することによって、良好なコン

【0059】一方、CRTディスプレイにおいては、近 年、ガラスパネルの平面化が進んでいる。CRTディス プレイは、ガラスパネルの平面化により、コーナ部での パネル厚がセンター部でのパネル厚と比較して厚くな り、コーナ部とセンター部とでの輝度比が大きくなって しまうという問題があった。

トラストを得られることができる。

【0060】そこで、CRTディスプレイにおいては、 ガラスパネルを平面化する際に、クリアパネル(透過率 80%)を使用したCRTを用い、第2の実施の形態に 基づく反射防止膜のような、50%程度の透過率を有す 30 る反射防止膜を選択することによって、コーナ部とセン ター部とでの輝度比を良好に維持したまま、良好なコン トラストを得ることができる。

[0061]

【発明の効果】以上説明したように、本発明にかかる反 射防止膜によれば、光吸収膜が、導電性光吸収膜から独 立して設けられて、所定の波長の光に対して極大透過率 を示すように形成されることから、この光吸収膜に用い られる材料を変えることで、所定の波長の光の透過率を 独立して制御することが容易となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施の形態として示す反射防止 膜の概略断面図である。

【図2】同反射防止膜の反射率特性を示す計算による特 性図である。

【図3】同反射防止膜の透過率特性を示す計算による特 性図である。

【図4】 本発明の第2の実施の形態として示す反射防止 膜の概略断面図である。

【図5】同反射防止膜の反射率特性を示す計算による特 50 性図である。

-6-

20

THIS conservation (1990)

.

11

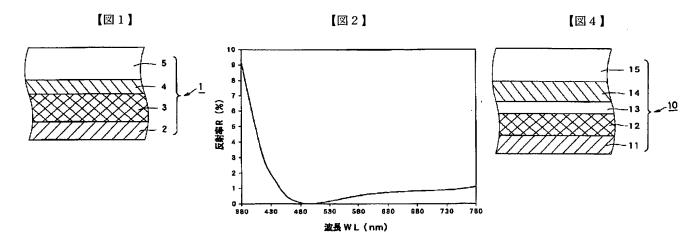
【図6】同反射防止膜の透過率特性を示す計算による特

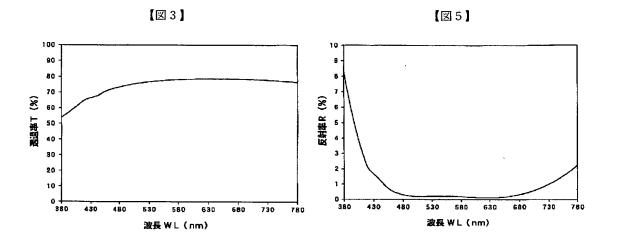
性図である。

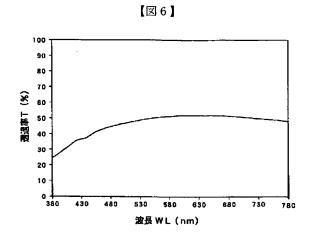
【符号の説明】

1 反射防止膜、2 基材、3 導電性光吸収膜、4 光吸収膜、5 低屈折率透明膜

12







The same of the sa

THIS THE CUSPTO)

1 1 m m

フロントページの続き

(51) Int.CI.⁷

14 ... 2

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

H 0 4 N 5/72

G 0 2 B 1/10

7

Fターム(参考) 2H091 FA01X FA34X FA37X FB06

FC01 FC02 FD06 GA01 GA02

LA03 LA07 LA12

2K009 AA06 AA07 AA12 BB02 BB11

CC02 CC03 DD04 EE03

5C058 DA01

5G435 AA00 AA01 BB02 BB05 BB06

BB12 DD12 FF14 HH03 KK07

THIS TOTAL (USPTO)

1

L. .. 2